KEK announcement

機構からのお知らせ

（配信希望日）令和 8 年 11 月 2 日

職員各位

専門研修委員会

令和 8 年度　「製図研修」のお知らせ
The technical drawing training will be held on Thursday, 26th November 2026
-English follows Japanese-

本文（日本語）
　下記の通り、令和 8 年度専門研修「製図研修」を開催しますのでお知らせいたします。
内容は立体から投影図を描く製図の基礎研修となっております。

記

講師：共通基盤研究施設　機械工学センター　教授　平木 雅彦　氏
日程：2026 年 11 月 26 日（木） 10 時 00 分～16 時 00 分
場所：つくばキャンパス　機械工学センター　第一工作棟（L13）　会議室
対象者：技術職員　定員に満たない場合は技術職員以外の方も参加可能
※ 申し込み多数の場合、先着順で調整させていただきます
募集定員：12 名
募集期間：2026 年 11 月 2 日（月） ～ 11 月 20 日（金）
受講申込：https://www2.kek.jp/engineer/tsukuba/senmon/
リンク先より、本受講申込書をダウンロードして、必要事項を記入の上、所内メ ールまたは E メールで下記申込先までお送りください。

　注)『主幹もしくはグループリーダーのサイン（自筆)』は、
本件受講の承諾がわかる内容のメール本文の添付で、代用が可能とします。
（その場合には、サインのところに、「承諾者氏名（メール文添付)」と記載してください）

申込先：　専門研修委員　阿部　慶子　（4681）
s-kenshuu2026@ml.post.kek.jp

＜問い合わせ先＞
専門研修委員会
s-kenshuu2026@ml.post.kek.jp

To: all（英語）

From: Specialized Training Committee（英語）

Subject: FY2026 Technical Drawing Training（英語）

FY2026 Technical Drawing Training
Fundamentals of Creating Orthographic Projections from 3D Objects

1. Overview
Technical drawing is an essential skill for accurately conveying the shape, dimensions, and specifications of machinery and components, ensuring a smooth transition from design to fabrication. This training covers the fundamentals of technical drawing, including the purpose of drawings, basic conventions, line types and their applications, projection methods, dimensioning, and scaling. Participants will also learn how to interpret and extract information from actual technical drawings. This course is ideal for those new to technical drawing, individuals who work with drawings in their professional duties, or those looking to refresh their foundational knowledge. We invite you to join us to master the basics of technical drawing and apply these skills to your daily work in design, fabrication, or manufacturing. We look forward to your participation.

Date: Thursday, November 26, 2026 | 10:00–12:00 and 13:00–16:00
Instructor: Prof. Masahiko Hiraki, Mechanical Engineering Center, Applied Research Laboratory

Location: Conference Room, Workshop Building 1 (L13), KEK Tsukuba Campus
Items to Bring: Writing utensils (pencil and eraser)
The course will be run in Japanese only. We apologize for the inconvenience

Capacity :
12 participants

4. Target Audience
• Engineering staff (if space remains, others may also participate)
* In the event of high demand, participants will be accepted on a first-come, first-served basis.
• Please complete the application form and obtain a signature of approval from your supervisor or group leader before submission. (Approval via email is acceptable)

Course Application Form: Please refer to the program announcement at
https://www2.kek.jp/engineer/tsukuba/senmon/

Application Period ： Monday, November 2, 2026 – Friday, November 20, 2026

問い合わせ先（英語）
[Contact] Specialized Training Committee
Email address: s-kenshuu2026@ml.post.kek.jp